PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-131100

(43)Date of publication of application: 04.06.1991

(51)Int.CI.

H05K 13/04

(21)Application number: 01-269352

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

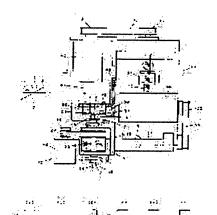
(22)Date of filing:

17.10.1989

(72)Inventor: AKATSUCHI KAZUYUKI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR MOUNTING ELECTRONIC COMPONENT (57)Abstract:

PURPOSE: To effectively correct the positional deviation of an electronic component sucked to a nozzle by providing an observing unit for integrally moving a suction head in X and Y directions to observe the component at the end of the vertically rotated nozzle. CONSTITUTION: A suction nozzle 10 is moved above a supply unit 7 driven to a X-Y table 8, and a motor MZ is operated to suck an electronic component P1 to take up it. A camera 40 observes the component P1 sucked to one nozzle 16a while integrally rising with a head 12, and detects the positional deviation in directions X, Y, θ. Then, motors MX, MY are driven to move the head 12 toward a board 3 of a positioning unit 4 in the directions x, Y. In this case, a motor M θ is operated to rotate a



suction shaft 14 at its axial center as a center in a direction θa, thereby correcting the positional deviation of the component P1 in the direction θ . In this case, an encoder 18 detects the rotating amount of the shaft 14, rotates the component P1 a predetermined amount θto accurately correct it.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(IP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-131100

@Int. Cl. 5

. .

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)6月4日

H 05 K 13/04

В 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全8頁)

60発明の名称 電子部品の実装装置及び実装方法

> ②特 願 平1-269352

22出 願 平1(1989)10月17日

⑫発 明 者 土 和之 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

加出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 外1名 弁理士 粟野 重孝

1.発明の名称

電子部品の実装装置及び実装方法

2.特許請求の範囲

(1)供給部に装備された電子部品を吸着ヘッドに 吸着し、この吸着ヘッドをXYテーブルにより XY方向に移動させて、位置決め部に位置決め された基板に移送搭載するようにした電子部品 の実装装置において、

上記吸着ヘッドが、両端部に吸着用ノズルを 有する吸着軸と、この吸着軸をその軸心を中心 にθ回転させるモータとを備え、かつ上記吸着 軸を垂直方向に回転させる垂直回転装置と、上 記吸着ヘッドと一体的にXY方向に移動して、 垂直回転したノズルの先端部に吸着された電子 部品を外方から観察する観察装置とを設けたこ とを特徴とする電子部品の実装装置。

(2)供給部に装備された電子部品を吸着ヘッドに 吸着し、この吸着ヘッドをXYテーブルにより

XY方向に移動させて、位置決め部に位置決め された基板に移送搭載するようにした電子部品 の実装装置において、

上記吸着ヘッドが、両端部に吸着用ノズルを 有する吸着軸を備え、かつこの吸着軸を垂直方 向に回転させる垂直回転装置と、垂直回転した ノズルの先端部に吸着された電子部品の側面に 押当して、この電子部品のXY母方向の位置ず れを補正する位置規正爪を設けたことを特徴と する電子部品の実装装置。

③供給部に装備された電子部品を吸着ヘッドに 吸着し、この吸着ヘッドをXYテーブルにより XY方向に移動させて、位置決め部に位置決め された基板に移送搭載するようにした電子部品 の実装装置において、

上記吸着ヘッドが、両端部に吸着用ノズルを 有する吸着軸を備え、かつこの吸着軸を垂直方 向に回転させる垂直回転装置と、垂直回転した ノズルの先端部に吸着された電子部品の側部の 電極部に押当して、この電子部品の容量を検出

するプローブを設けたことを特徴とする電子部 品の実装装置。

,

(4)供給部に装備された電子部品を吸着ヘッドに 吸着し、この吸着ヘッドをXYテーブルにより XY方向に移動させて、位置決め部に位置決め された基板に移送搭載するようにした電子部品 の実装装置において、

上記吸着ヘッドが、下端部に吸着用ノズルを 有する垂直な吸着軸を備え、伝動手段を介して この吸着軸をその軸心を中心に8回転させるモ - タを設けるとともに、この吸着軸と一体的に 回転して、この吸着軸の回転量を検出するエン コーダを設け、このエンコーダの出力信号によ り、上記モータの回転量を制御するようにした ことを特徴とする電子部品の実装装置。

(5)供給部に装備された電子部品を、吸着ヘッド の直立状態のノズルの下端部に吸着してティク アップし、

次いでこのノズルを垂直回転装置により垂直 方向に回転させることにより、この電子部品を

ンデンサチップのような電子部品を基板に実装 する電子部品実装装置は、トレイ、テープフィ ーダ、チューブフィーダ等に装備された電子部 品を吸着ヘッドのノズルに吸着し、位置決め部 に位置決めされた基板に移送搭載するようにな っている。

ノズルに吸着された電子部品は、XYθ方向 の位置ずれを有しており、基板に搭載するにあ たっては、この位置ずれを補正しなければなら ない。このような電子部品の位置ずれ補正手段 としては、特公昭62~3598号公報の特に 第15図に開示されたものが知られている。ご のものは、ノズルに吸着された電子部品のモー ルド体の側壁面に、4方向から位置規正爪を押 当するチャック手段により、機械的に電子部品 の位置ずれを補正するようになっている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら上記従来の位置ずれ補正手段は、 電子部品に位置規正爪を押当して機械的に補正 するものであるため、その際の衝撃により、電

上記吸着ヘッドと一体的にXY方向に移動する 観察装置の観察位置に移動させて、この質子部 品のXYB方向の位置ずれを検出し、

次いでノズルを元の直立状態となるよう垂直 方向に回転させるとともに、このノズルをモー タによりその軸心を中心に θ 回転させて θ 方向 の位置ずれを補正し、かつXYテーブルを駆動 してこの吸着ヘッドをXY方向の位置ずれを捕 正するようXY方向に移動させたうえで、ノズ ルの下端部の電子部品を位置決め部に位置決め された基板に搭載するようにしたことを特徴と する電子部品の実装方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は電子部品の実装装置及び実装方法に 関し、詳しくは、ノズルに吸着された電子部品 の位置ずれ補正等を有利に行うことができる手 母に関する。

(従来の技術)

ICチップ、LSIチップ、抵抗チップ、コ

子部品を破損し、またダメージを与えやすい問 題があった。またリードを有するQFPの場合、 リードの本数が増加して、リード間のピッチが 小さくなるにしたがい、要求される実装措度が 高くなるが、上記チャック手段によっては、こ のようなQFPの位置ずれ補正することは困難 であった。

そこで本発明は、要求される実装精度を満足 させながら、ノズルに吸着された電子部品の位 置ずれを有利に補正できる電子部品の実装装置 及び実装方法を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、電子部品を吸着した吸 着ヘッドのノズルを、垂直方向に回転させる垂 直回転装置と、吸着ヘッドと一体的にXY方向 に移動して、垂直回転させられたノズルの先端 部の電子部品を観察する観察装置を設けている。

(作用)

上記構成において、テープフィーダ等の供給 部に装備された電子部品を吸着ヘッドの直立状

態のノズルの下端部に吸着してティクアップし、 次いでこのノズルを垂直回転装置により垂直 方向に回転させることにより、この電子部品を 観察装置の観察位置に移動させて、この電子部 品の X Y 8 方向の位置ずれを検出する。

次いでノズルを元の直立状態となるよう垂直 方向に回転させるとともに、このノズルをモー 夕によりその軸心を中心にθ回転させてθ方向 の位置ずれを補正し、更に X Y テーブルを駆動 してこの吸着ヘッドを X Y 方向の位置ずれを補 正するよう X Y 方向に移動させたうえで、ズ ルの下端部の電子部品を位置決め部に位置決め された基板に搭載する。

(実施例1)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。

第1図は電子部品の実装装置の斜視図であって、1は本体ボックスであり、その上面には、基板3をクランプして位置決めする位置決め部4が設けられている。5は基板3をこの位置決

第2図は吸着へっド10の詳細な構造を示すものであって、この吸着へっド10は、本体部11と、この本体部11に装着されたへっド部12から成っている。13はヘッド部12のブラケットであり、吸着軸14が装着されている。15・15は吸着軸14の両端部に対が、上記ノズル16に連通しており、反射体17から成って、ル16に連通しており、上記ノズル16のの一般で表着されたより、18は吸着軸14のに変をのよりを吸着する。18は吸着軸14の同話を発出する。18と、光電素子20を有しており、吸着軸14と一体的に回転してその回転量を検出する。

 $M\theta$ はヘッド部12に一体的に組み付けられたモータであって、プーリ26、クィミングベルト27等の伝動手段を介して、吸着軸14をその軸心を中心に θ 回転させる。ノズル16に吸着された電子部品Pの θ 方向の補正は、モーク $M\theta$ を駆動して、吸着軸14及びノズル16

め部4に撥入し、またこれから撥出するコンベヤである。位置決め部4の側方には、テープフィーダ6が並設された電子部品Pの供給部7が設けられている。電子部品Pの供給手段としては、テープフィーダ6の他にも、トレイやチューブフィーダ等が一般に多用されている。

8.8は本体ボックス1の上方に2個設けられたXYテーブルであって、Xテーブル8a.Yテーブル8bから成っており、モータMX.MYに駆動されてXY方向に移動する。10はYテーブル8bの先端部に装着された吸着された吸着である。これを製造のである。これを製造のである。これを吸って、仮名の間を往復し、供給部7の電子部89の大きのである。なおおり、の間を往復し、供給部7の電子部89である。8や供給部7は1個でもよいものである。8や供給部7は1個でもよいものである。8や供給では1個である。3に同時に実施のこ2個設け、2枚の基板3、3に同時に実ために2個設け、2枚の基板3、3に同時に実

を θ 方向に回転させることにより行われるが、 その回転量はエンコーダ 1 8 により検出され、 その出力信号をモータ M θ にフィードバックし て、モータ M θ の回転量を制御する。

ところで従来の電子部品の実装装置のエンコ、 一 グは、モータに一体的に組み込まれて制御によりモータの回転量を制御によりモータの回転を登せるようでは、電子部品しながら上記で一り手段では、モータの回転は サークの回転 は でっていた。 あるめに、 年令の回転は ちの回転 からに、 指令値する おの 回転 登上 に できずい なわち 電子部 品の に さら に を生じ できず、 それだけ実装精度があからない問題があった。

しかしながら本手段は、エンコーダ 1 8 は吸 着軸 1 4 に一体的に組み付けられて、吸着軸 1 4 の回転量すなわち電子部品 P の回転量を検出 して、その出力信号によりモータ M & の回転量 を制御するようにしているので、伝動手段 2 6.2 7にバックラッシュがあっても、電子部品 Pを正確に所定量 θ 回転させて、実装精度をあげることができる。

M 2 は本体部 1 1 に組み付けられた 2 方向モータであって、ブーリ 3 1、タイミングベルト 3 2 を介して、本体部 1 1 に立設されたボール ねじ 3 3 を回転させる。 3 4 はこのボールねじ に螺合するナットであり、モータ M 2 が駆動すると、ナット 3 4 はボールねじに沿って上下動し、これにより本体部 1 1 は上下方向(2 方向)に昇降する。

MRは本体部 1 1 に配設されたモータであって、プーリ 3 5、タイミングベルト 3 6を介して、水平シャフト 3 7を回転させる。上記ヘッド部 1 2 のブラケット 1 3 は、このシャフト 3 7を中心に垂直方向 R に回転して、上下 反てノズル 1 6 も垂直方向 R に回転して、上下 反

れた電子部品Pの4側方にあって、この電子部品Pに向って突出することにより、電子部品PのリードLの先端部に4方向から押当し、電子部品PのXY&方向の位置ずれを補正する。すなわちこの位置規正爪は、従来の技術の項で述べた位置規正爪と同様のものであり、その使用方法は後述する。

本装置は上記のような構成より成り、次に第 3図(a)~(j)を参照しながら、動作の説明を行う。

吸着ヘッド10が、 X Y テーブル 8 に駆動されて供給部 7 の上方に移動し、そこでモータM 2 が作動することにより、ヘッド部 1 2 が昇降して、直立状態の一方のノズル 1 6 a の下端部に電子部品 P 1 を吸着してティクアップする(第 3 図 (a). (b) 参照)。

次いでモークMRが作動して、吸着軸14は 垂直方向Raに180°回転し、上下のノズル 16a、16bは上下反転する(同図(c))。 次いでヘッド部12は再度昇降して、他方のノ 転する。すなわち上記部材MR、35~37は、 ノズル16を垂直方向Rに回転させる垂直回転 装置を構成している。

40は、本体部11に設けられたブラケット 49に装着されて、ヘッド部12と一体的にメ 72方向に移動する観察装置としてのカメラ・ 41はリング状光源であって、ノズル16が住 下反転することにはり、カメラ 40の観察を照 に位置決めされた電子部品Pに向って光を照射 に反射体17に反射された反射光により、電 子の位置ずれを観察する。カメラ 40と 子の位置ずれを観察する。カメラ 40と サーを備えたカメラなどが使用される。42は リング状態光板であり、不要な光が電子部品と リング状態光板であり、放射光により画像が細る のを防止する。

50は上記プラケット49の下面に装着された駆動ケース、51はこの駆動ケース50から水平方向に突没する位置規正爪である。この位置規正爪51は、ノズル16の上端部に吸着さ

ズル 1 6 b に次の電子部品 P 2 を吸着してティクアップする(同図(d), (e))。このように、ノズル 1 6 b が昇降して電子部品 P 2 をティクアップする際に、カメラ 4 0 はヘッド部 1 2 と一体的に昇降しながら、一方のノズル 1 6 a に吸着された電子部品 P 1 を観察し、その X Y θ 方向の位置ずれを検出する。

次いでモータMX、MYが駆動して、ヘッド
部12を位置決め部4の基板3へ向ってXY方
向に移動させるが、その際、モータMRbに回転して、吸着軸14は垂直方向Bbは上下下のノズル16a、16bととして、モータM8が作動しに上下下交替軸14はその軸心を中心に促進すれるとともの地心を中心に置ずれたた検出を中の位置でれたた検出をする。
ローダ18は吸着・14の回転を関するといるのでは出結果から電子部品Pを所定はよりまする。

またモータMX、MYは、電子部品P1のX Y方向の位置ずれに基く補正値が加えられて駆動することにより、XY方向の位置ずれは補正されて、電子部品P1は基板3の直上へ移送され、そこでヘッド部12が昇降することにより、電子部品P1は基板3に搭載される(同図(g))

· .

次いで、ヘッド部12はXY方向に移動して、 供給部7上へ復帰するが(同図(h))、その 際モータM8が駆動して、吸着軸14は上記方 向8aと反対の8b方向に回転して、吸着軸1 4の8方向の位置はイニシャル化される。次子 で再度ヘッド部12は昇降して、第3の電子され るがノズル16aによりティクアップされ るが(同図(ⅰ)、(j))、その際、他 プズル16bに吸着された電子部品P2の位置 ずれがカメラ40により観察され、順に基板3 に移送搭載される。

第4図(a)~(f)は、上記動作のタイム チャートであって、サイクルタイムは0.6 s e

の位置ずれを補正する(第2図参照)。またこ の場合、位置精度が求められるのでは、基板の ランド(電極)に着地するリードしであって、 モールド体ではないことから、位置規正爪51 はリードしの先端部に押当して、その位置すれ を補正する。因みに、上記従来手段は、位置規 正爪はモールド体に押当するので、補正精度が あがらない欠点を有する。またこのように位置 規正爪 5 1 を具備しておけば、要求される規正 精度の低いものについても、カメラ40によら ずに、この位置規正爪51により位置ずれを補 正することもできる。殊に本手段は、吸着軸1 4を上下反転させながら、供給部7と基板3を 往復させて電子部品Pを規正するようにしてい るので、位置規正爪51の動作時間を十分にと ることが可能であり、したがって位置規正爪5 1をゆっくりと突出させて電子部品Pにソフト に押当させることができるので、それだけ電子 郎品Pの損傷やダメージをなくすことができる。 このようにカメラ40と位置規正爪51を具備

c. である(但し、第1回目は 0.3 s e c.) ・図から明らかなように、サイクルタイムは、基本的にはモータMX、MY、MZの作動タイムにより決定されるものであり、これらのモータMX、MY、MZの作動タイム中に、他のモータM8、MRの作動タイムと、カメラ40の画像取込時間や位置ずれ等の演算時間を組み込むことにより、この画像取込及び演算時間がデッイムの短線結果に基くの補正に要する時間がデッイの短縮化を達成している。

次に上記位置規正爪51の使用方法を説明する。

カメラ40の視野の大きさには限界があり、電子部品Pが大きすぎると、カメラ40の視野内にとらえて、その位置ずれを検出することはできない。したがってこのような場合には、カメラ40による位置ずれの検出は行わず、位置規正爪51を突出させて、リードしの先端部に押当することにより、電子部品PのXY0方向

させておけば、電子部品の品種や寸法等に対応しながら、有利に位置ずれの補正を行うことができる。なお第4図(8)は、位置規正爪51の動作タイミングを示しており、このタイミングは上記カメラ40による画像取込や位置ずれ演算と同一のタイミングで行われる。

(実施例2)

ところで、基板に実装されるコンデンサチップや抵抗チップ等は、所定の容量を有しないものがある。このため従来、これらを基板に実装した後、テスターにより容量検査を行っていたしかしながらこのように別工程において容量検査を行うのは、作業工程が増加するだけ不利であり、また検査結果がNGの場合、その基板を廃棄するか、若しくはNGとなったチップを除去して再度実装し直さねばならなかった。

第5図はかかる従来手段の問題を解決する手段を示すものであって、上記位置規正爪51に換えて、プローブ56が水平方向に突没自在に設けられている。55は駆動ケースである。し

たがってこのものは上下反転されたチップPの両側部の電極部Kに、プローブ56を突出させて押当することにより、このチップPの容量を検出し、NGの場合は、基板に実装せずに回てをしている。なおこのでは、大記យ来規正爪51の電極部Kに対応するにしてなった。第4回(h)は、プローブ56の動作タイミングを示している。図からいかなイクに設定できるので、容量検査に要か返りなることもない。のものために実装速度が遅くなることもない。

本装置は更に種々の設計変更が可能である。例えば、上記実施例では、ノズル16は180
・回転させて、上下反転させるようにしているが、カメラ40の配設スペースが許容されるならば、90・回転させて、横方向からカメラ40により観察するようにしてもよく、ノズル16の回転角度は180・に限定されるものではない。

にはコンデンサチップや抵抗チップの容量検査 も、サイクルタイム内に行うことができる。 4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第1図は電子部品の実装装置の全体斜視図、第2図は吸着ヘッドの詳細図、第3図は動作の図解図、第4図はタイムチャート図、第5図は容量検査手段の側面図である。

3 · · · 基板

4・・・位置決め部

7 · · · 供給部

8 · · · X Y テーブル

10・・・吸着ヘッド

14···吸着軸

16・・・ノズル

35~37, MR···垂直回転装置

40 · · · 観察装置

51・・・位置規正爪

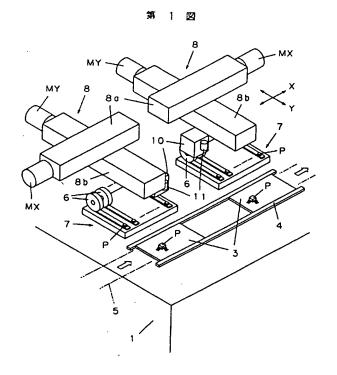
56 . . . プロープ

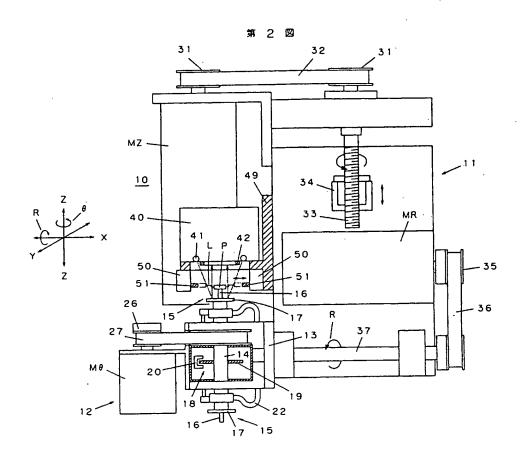
MX, MY, $M\theta$, $MR \cdot \cdot \cdot \tau - \theta$

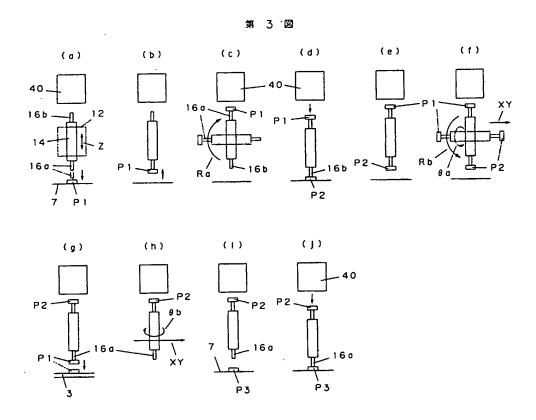
また上記実施例は、ノズル16は吸着軸14の両端部に2個設けているが、作業能率が若干低下するのが許容されるならば、ノズル16は吸着軸14の一端部にだけ設けて、この吸着軸14を垂直回転させながら、カメラ40による観察や、電子部品Pのティクアップ、搭載等を行ってもよいものであり、更には、電子部品Pの品種変更に応じて、ノズル部15を着脱して交換するようにしてもよい。

(発明の効果)

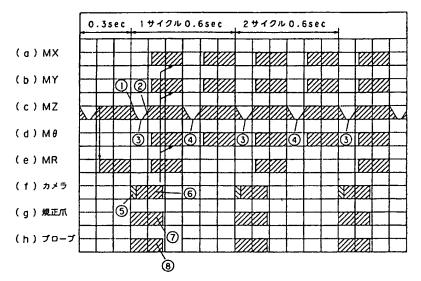
以上説明したように本発明によれば、電子部品の位置ずれを正確に補正することができ、しかも吸着ヘッドをXYZ方向に移動させるタイム中に、電子部品の位置ずれ観察や、観察結果に基く位置ずれ補正等を行うことができるので、この観察・補正に要する時間がデッドタイムとなることはなく、サイクルクイムを短くして、高速高精度にて電子部品を基板に実装することができる。また観察装置の視野に捉えられない大形電子部品の位置ずれ補正も可能であり、更







第 4 図



第 5 図

- ① ノズル下降
- ⑤ 画像取込
- ② ノズル上昇
- ⑥ 位置ずれ演算
- ③ 電子部品テイクアップ
- ⑦位置ずれ補正
- ④ 電子部品搭載
- ⑧ 容量検出